

A large, circular, copper-colored silicon wafer is shown, featuring a grid of square dies. The wafer is being processed by a machine with a prominent yellow band. The surface of the wafer is highly reflective, showing bright highlights and shadows. The machine's components are metallic and industrial in appearance.

[illegible][illegible]

KAIST 연구원들이 개발한 FinFET 트랜지스터는 The Korea Herald에 실린 기사에 따르면, 기존 트랜지스터에 비해 성능이 2배 이상 향상된 것으로 나타났다. 이는 FinFET 기술이 반도체 산업에 미치는 영향이 클 것으로 기대된다. KAIST는 이번 연구를 통해, 더 작고 더 빠른 반도체를 개발하는 데 기여할 것으로 기대된다. KAIST는 이번 연구를 통해, 더 작고 더 빠른 반도체를 개발하는 데 기여할 것으로 기대된다.

00 00 00000000 00 00000000 0 000000 0000 00 00000 000 00000 000 00000 000000 00 000 0000 KAIST 000000
 0000 00 00000 .000 000 000 00000 0000 0000000 00 00000 000000 (Lee Jong-ho) 00 00000 00 000000000
 0000 00000 00000000 00000 00000000 000000 00 000 0 KAIST 000000 00000000 00 00 00000 00 00000000 00 0000
 0000 000 000000 000000000 0000000 0000 00 00 000000 00000 00000 0000 0000 00 00 000000 000000 KAIST 000000 .000
 !000 00000 00000000 00000 0000 KAIST 000000 00 0000000 000 0000000000 00

[illegible]

:

:

•••

:

18:59 - 13/09/1395

•

□□□□□□ - □□□□□□ □□□□□□ - FinFET □□□□□□ - □□□□□□ □□□□□□